

### 오시는 길

제주공항에서 KAL호텔까지 택시 이용시 10~15분 소요  
TEL : 080-200-2001



### 제주 KAL호텔 행사장 안내도(2층)



※ 항공 및 숙박 예약등 자세한 사항은 홈페이지를 참고하세요 <http://kmems06.kimm.re.kr>

>>>Micro Electro Mechanical System

# 제8회 한국 MEMS 학술대회

- The 8th Korean MEMS Conference -



2006. 4. 6(목)~8(토) | 제주 KAL호텔 |

사전등록기간 | 2006. 3. 28까지

협찬 | 서울대 한국 Bio-IT 파운드리 서울센터, 지능형마이크로시스템개발사업단  
GE Sensing Korea, Ansoft Korea, 나노종합팹센터, 아이앤에이테크놀로지  
나노메카트로닉스기술개발사업단, (주)주원, 한양대학교 마이크로바이오칩센터  
한국과학기술원 디지털나노구동연구단, 지엔피테크놀로지(주), (주)케이오에스  
(주)비엔피사이언스, (주)신우엠에스티, SNU Precision, 멤스기술연구조합  
마이다스시스템(주), (주)파이컴, (주)제이엠엘

## [초대의 말씀]

제8회 한국 MEMS 학술대회가 2006년 4월 6일(목)부터 8일(토)까지 제주에서 개최됩니다.

MEMS (Micro Electro Mechanical System) 기술은 초소형 구조물, 센서, 액추에이터 소자 및 응용 시스템을 연구하는 분야로서, 정보통신, 첨단 의료기기 및 진단 시스템, 자동차, 환경, 신 에너지원 등 핵심 산업의 기반기술로 자리잡아가고 있음은 물론, 최근 국내외적으로 각광을 받고 있는 Nano 기술과의 접목을 통하여 MEMS 기술의 확대 이용이 가시화되고 있습니다.

본 MEMS 학술대회는 국내 MEMS 관련분야의 여러 전문가들이 한 자리에 모여 폭넓은 지식과 다양한 정보를 교환할 수 있는 실질적이고도 종합적인 학술교류의 계기를 마련하기 위해 1999년부터 대한전기학회, 한국센서학회, 대한기계학회, 한국정밀공학학회 등 국내 4개 학회가 공동으로 개최해 왔습니다. 2003년부터는 한국 MEMS 학술대회 운영위원회가 주관하고 관련 학회와 MEMS 산업체로 구성된 MEMS기술연구조합이 공동으로 학술대회를 개최합니다.

이에 관심어린 성원과 적극적인 참여를 기대합니다.

제8회 한국 MEMS 학술대회장  
한국기계연구원 이 응 속

날 짜	시 간	내 용	장 소
4월 6일 목요일	16:00 ~ 18:00	등록	
	17:30 ~ 19:00	리셉션	그랜드 볼룸
4월 7일 금요일	07:30 ~ 18:00	등 록	
	08:00 ~ 18:00	협찬기관 전시	
	08:00 ~ 09:40	구두 발표 01 (바이오 응용기술 I)	그랜드 볼룸
	09:40 ~ 10:00	휴식	
	10:00 ~ 10:10	개회식	
	10:10 ~ 10:50	초청논문 발표 1	그랜드 볼룸
	10:50 ~ 12:00	포스터 세션 1	무궁화룸, 동백룸
	12:00 ~ 13:00	중식	
	13:00 ~ 14:40	구두 발표 02 (바이오 응용기술 II)	그랜드 볼룸
	14:40 ~ 15:00	휴식	
	15:00 ~ 16:40	구두 발표 03 (액추에이터 및 센서 응용기술)	그랜드 볼룸
	16:40 ~ 18:00	포스터 세션 2	무궁화룸, 동백룸
4월 8일 토요일	18:30 ~	만찬(외빈초사)	
	07:30 ~ 12:00	등 록	
	08:00 ~ 12:00	협찬기관 전시	
	08:00 ~ 09:40	구두 발표 04 (제작기술 I)	그랜드 볼룸
	09:40 ~ 10:00	휴식	
	10:00 ~ 10:40	초청논문 발표 2	그랜드 볼룸
	10:40 ~ 11:40	구두 발표 05 (제작기술 II)	그랜드 볼룸
	11:40 ~ 12:00	우순논문 시상 및 폐회	